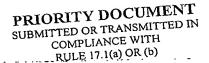
10/532120
PAGE 03/13319
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





REC'D 1 5 JAN 2004 WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 55 858.2

Anmeldetag:

29. November 2002

Anmelder/Inhaber:

Evotec OAI AG, Hamburg/DE

Bezeichnung:

Fluidisches Mikrosystem mit feldformenden

Passivierungsschichten auf Mikroelektroden

IPC:

B 81 B, C 12 M, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Dezember 2003 Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident Im Auftrag

6CX

Ebert